PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-204455

(43) Date of publication of application: 29.11.1983

(51)Int.Cl.

H01J 37/22 H01J 37/28 // GO1N 23/22

(21)Application number: 57-086263

(71)Applicant : JEOL LTD

(22)Date of filing:

20.05.1982

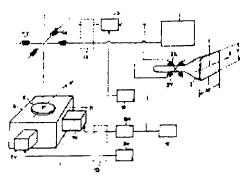
(72)Inventor: OBARA KENJI

(54) MOBILE SAMPLE OBSERVATION DEVICE

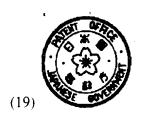
(57)Abstract:

PURPOSE: To simplify operation of searching for the visual field of a large sample by using a device such as a scanning electron microscope and an ion scanning microscope which displays a scanning image by means of sample scanning utilizing charged particle raditation, in order to enable a static scanning image of a sample moving at constant speed to be visually observed. CONSTITUTION: When such a specified operation is imposed on a

mobile control circuit 9 as to make a sample to move in the left direction as illustrated in the figure at the speed of M/T(M=w), the sample 5 starts to move, for intance, in the direction of an arrow 11 as illustrated. Further a scanning signal is supplied to a deflection coil 4xof electron rays, an electron ray scanning region inside of a reference surface is to be the region SO encircled by a solid line as ullustrated, while the regions S1, S2,...S6 in the sample 5 are successively displayed through changeover process at every scanning on a CRT picture. In this way, not only the scanning image to be displayed in the CRT picture becomes so clear and free of deflection as the sample being static but also a visual field relating to a horizontal zonal region inside of the sample surface can be observed through sequential changover.







2020サラン

(11) Publication number:

58204455 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **57086263**

(51) Intl. Cl.: H01J 37/22 H01J 37/28

(22) Application date: 20.05.82

(30) Priority:

(43) Date of application

29.11.83

publication:

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: JEOL LTD(72) Inventor: OBARA KENJI

(74) Representative:

(54) MOBILE SAMPLE OBSERVATION DEVICE

(57) Abstract:

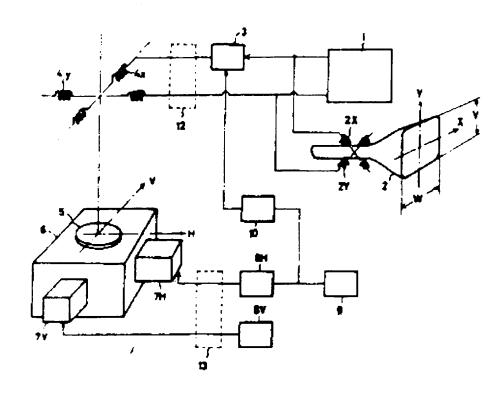
PURPOSE: To simplify operation of searching for the visual field of a large sample by using a device such as a scanning electron microscope and an ion scanning microscope which displays a scanning image by means of sample scanning utilizing charged particle raditation, in order to enable a static scanning image of a sample moving at constant speed to be visually observed.

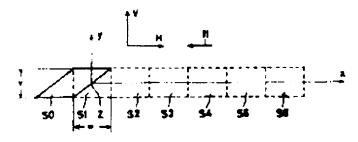
CONSTITUTION: When such a specified operation is imposed on a mobile control circuit 9 as to make a sample to move in the left direction as illustrated in the figure at the speed of M T(M=w), the sample 5 starts to move, for intance, in the direction of an arrow 11 as illustrated. Further a scanning signal is supplied to a deflection coil 4x of electron rays, an electron ray scanning region inside of a reference surface is to be the region SO encircled by a solid line as ullustrated, while the regions S1, S2....S6 in the sample 5 are

successively displayed through changeover process at every scanning on a CRT picture. In this way, not only the scanning image to be displayed in the CRT picture becomes so clear and free of deflection as the sample being static but also a visual field relating to a horizontal zonal region inside of the sample surface can be observed through sequential changover.

20207722.1

COPYRIGHT: (C)1983.JPO&Japio





(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—204455

(1) Int. Cl.³ H 01 J 37/22

#G 01 N 23/22

37/22 37/28

識別記号

庁内整理番号 7129-5C 7129-5C

2122-2G

❸公開 昭和58年(1983)11月29日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

60移動試料観察装置

②特 願 昭57-86263

②出

願 昭57(1982)5月20日

⑫発 明 者 小原健二

昭島市中神町1418番地日本電子

株式会社内

切出 願 人 日本電子株式会社

昭島市中神町1418番地

纲 聯 #

発明の名称

移動試料觀察装置

特許請求の範囲

製物試料が設置される基準面内の所定額減を有地が了線によって繰り返し走査偏向するための水平、重直偏向手段と、数幅向手段に供給される水平、重直走資信号と同期した走路信号が供給される水平、前記荷電粒子ピームの水平走身方向へ等速度が、下で移動させる等速移動手段と、前記速度は、下に比例した改高値を有する解析状数信号を可能が平偏向手段に供給される水平走費信号に加える手段とを設けた移動試料被緊装置。

発明の詳細な説明

本発明は荷電粒子額装置を用いて定途度で移動する。 する試料の走み像を観察するための装置に関する。 走み電子顕微鏡は海子線によって走香される試 時前域を走寿像としてブラウン管(CRT)の面 面に表示するものであるが、試料面上を走香する 電子船の振れ角を余り大きくすることは偏向すの 地大等により困難なため、大型試料の観察には電子船に対して試料を移動させることが必要となる。 この試料移動を行う間は正常な走査機が表示できなくなるので、大型試料面内における目的とする 根野を捜すためには、一定量試料を移動させる短に試料を静止させてCRT画面の走査級を確認するという提作を繰り返さなければならず、この提作のあった。

れる水平走費信号に加える手段とを設けることを特徴とするものである。

第1回は本発明の一実施例装置を示す略製であ り、国中1は第2図(a)に示す駅舶状の水平走 春信号と第2図(b)に示す朝く水平走査信号よ りも数百倍長い周捌!(scc)を有する重直走費 信号を発生する走査電源を示す。走査電源1の水 平、重査走委信号の一部はブラウン管(CRI) 2の水平偏向コイル2×と重直偏向コイル2×に 供給され、水平輸W(mm)と垂直幅V(mm)のC RT両面がラスタ走査される。走査電源1の出力 走内信号は(水平走査信号は加算回路3を介して) 偏向コイル4x 、4y にも供給されており、該着 前コイル4× 、4×により米値フに拾っては到ち を照射する電子解が指向され、試料面が設置され る基準面における所定の額域がラスタ走査される。 試料5を収置する試料移動装置6には、光軸2に が前な34単面内で試料5を水平(目)、 重賞(V) 方向へ移動させる機構が設けてあり、手動操作と 4.別側に定連移動を行うためのパルスモータ7日、

7.7が取り付けられている。ここで、証料移動の 方面日、Vは夫々基準面上における電子線走査の 水甲、重截走者方向x 、y と・致するように、量 向コイル4x、4yと試料移動装置との位置関係 は予め調整されているものとする。各パルスモー タ 7 H 、 7 V の 駆動電 顧 8 H 、 8 V の うち 8 H は 、 移動制御回路9の出力によって制御され、移動制 脚回路9の出力は補正信号発生回路10へも供給 される。補正信号発生回路10は入力される速度 使弓、例えばCRT画面走査の周期T(sec)当 りM(BB)の速度信号に応じて、その波高値が第 2 図(c) に示すように速度信号M/Tに比例し た国町での銀施状節復興を発生し、該復興を加算 向影3へ供給する。その結果、電子線に対する偏 向コイル4x へは第2因(d)に示すような被形 を有する走査信号が供給される。

第3 図は試料面が設置される基準面内における 試料 5 と電子線走査領域の関係を示すもので、破 線 5 1 に関われる領域は水平方向の幅 w (mm) と 垂直方向の幅 v (mm) の長さを有し、第2 図 (a)

(b) に示す走点信号に基づき偏向が行なわれる 膜の走査領域を示す。この状態では試料は静止状 態にあり、補正信号発生回路10の出力は零とな る。この状態から移動制御回路9に試料ちを帳面 上で左方向へM/T (M=w)の速度で移動させ るよう指定操作を行なうと、試料与は第3例中側 えば矢印11の方向へ等速で移動を始める。又、 名子級の髪向コイルイx へは第2回(a)ではな く第2因(d)に示す走査信号が供給されるため、 単単而内における電子線走資額域は第3層中実線 で明われる領域SOとなり、CRT画面の各走者 毎に試料ちにおける前城S 1 、S 2 、 … S 6 が切 り換わって表示されることになる。このようにし てCRT両面に表示される走後做は試料が静止し ているのと同様に鮮明でプレのないものとなるだ けでなく、試料面内における水平方面の帯状質腫 に関する視野を順次切り換えて観察することがで きるので、大型試料の概略を観察するのには極め て都合のよい裏示方法となる。

ところで、試料移動の速度M/Tを大きくして

M・W + d のように移動制御回路 9 を操作すると、 補正信号発生回路 1 0 の出力は第 2 回 7 ル 4 x へ すように被姦値が大きくなりを指向 2 回 7 ル 4 x)の 供いる水平ではいるが変化でありた。 はいる水平ではいるがでは、 はいるが、 はいが、

高、本発明は以上に説明した実施例装置に程定されるものではなく、例えば自向コイル4x 4 と試料移動装置との調整が不完全であったり、 基準面の位置が光軸 Z 方向に変化したりすると、 基準面における電子線走着方向x y と試料移動 方向日、Vとが・牧しなくなるので、脳向コイルイ×、イリへ供給される走番信号に何気に列気に見を加える同転回路12を割1回中の破線に示す関所の保証があるようにしてもよい。2を移動方向日、Vの関係を顕彰するようにしてもいると、回転回路12の代的に第1日間では、一次の開発を与えてパルスモータ7日、フレスをのの方の同時の路には、の方向日、Vを任意に回転させることができなので、回転回路13の調整によって基準動のの方向に対してもので、回転回路13の調整によって基準動のをとか可能である。

以上に説明したように、本発明においては止食電子顕微鏡やイオン走る顕微鏡の釦く荷配粒子線による試料走査によって走査機を表示する装置を用いて定速度で移動する試料に関する静止走査機が観察可能となるので、大型試料の視野捜しの機作が容易になる等の効果が繰られる。

関南の簡単な説明

2 因のは本発明の一実施所装置を示す略例、第 2 因乃至第5 因は第1 因の装置の動作を説明する ための略図である。

1 : 走査電子順、2 : CRT、3 : 加算回路、5 : 数料、6 : 試料移動装置、7 H, 7 V: パルスモータ、8 H, 8 V: 駆動電源、9 : 移動制御回路、1 O: 補正信号発生回路、1 2, 1 3 : 回転回路。

特許出職人 日本電子株式会社 代表者 加勢 忠雄

